

カテゴリI 記入見本

※原本は各自が保管し、スキャンデータを電子メールで送付してください。

ISO 18436-7に基づく 業務経験証明書（受験申請用）

申請カテゴリ	※いずれかにチェックを入れること。 <input checked="" type="checkbox"/> カテゴリ I ・ <input type="checkbox"/> カテゴリ II	業務開始	2021年 7月
申請者氏名	状態 太郎	業務終了	2022年 6月
		業務経験期間	12か月

■ <カテゴリ I 記入欄>

業務において次の技法・機器等のうち、該当するもの「すべて」にチェック を入れること。次に記載のない技法・機器等を用いた場合、その他の欄に記入すること。

<input type="checkbox"/> 赤外線サーモグラフィ装置 （短波長型約 3~5 μ m 帯域） <input checked="" type="checkbox"/> 赤外線サーモグラフィ装置 （長波長型約 8~15 μ m 帯域） <input type="checkbox"/> 赤外線サーモグラフィ装置 （中間波長型約 5~8 μ m 帯域） <input type="checkbox"/> 赤外線カメラ（温度計測機能無し） <input type="checkbox"/> 量子型センサ搭載赤外線サーモグラフィ装置 （InSb, HgCdTe, QWIP, PtSi など） <input type="checkbox"/> 熱型センサ搭載赤外線サーモグラフィ装置 （VOx, a-Si, Poly-Si など） <input type="checkbox"/> 二次元アレイ型赤外線サーモグラフィ装置 <input type="checkbox"/> 光学スキャナ型赤外線サーモグラフィ装置	<input type="checkbox"/> 高温計測用フィルタ <input type="checkbox"/> プラチックフィルタ （表面または透過計測用） <input type="checkbox"/> ガラスフィルタ （表面または透過計測用） <input type="checkbox"/> 炎フィルタ <input type="checkbox"/> 炎越しフィルタ <input type="checkbox"/> 放射率計測 <input type="checkbox"/> 放射率補正 <input type="checkbox"/> 環境温度（背景温度）反射補正 <input type="checkbox"/> 大気減衰（距離）補正 <input type="checkbox"/> 外部レンズ（望遠・広角・マクロなど） <input type="checkbox"/> 定性的サーモグラフィ計測	<input type="checkbox"/> 定量的サーモグラフィ計測 <input checked="" type="checkbox"/> アクティブ法 <input checked="" type="checkbox"/> パッシブ法 <input type="checkbox"/> ロックインサーモグラフィ法 <input type="checkbox"/> 熱弾性応力測定法 <input type="checkbox"/> 絶対判定法 <input checked="" type="checkbox"/> 相対判定法 <input checked="" type="checkbox"/> 相互判定法 <input type="checkbox"/> その他 1（ ） <input type="checkbox"/> その他 2（ ） <input type="checkbox"/> その他 3（ ）
--	--	--

□ <カテゴリ II 記入欄>

項目 No.	計測装置	対象物	準拠規格等	実施日	記録・報告書番号	依頼元・会社名等	責任者・管理者名
1							
2							
3							
4	管理業務内容						

※カテゴリ II の申請者で、上表の No. 1~3 に記入する業務記録がなく、管理業務に就かれている方は、No. 4 の記入欄に管理業務内容を記入すること。

雇用主証明欄

私は、本書申請者の雇用主として本書の記入内容を証明します。又、証明にあたり倫理規程に同意します。

「署名」又は「記名と押印」	監視 一郎	印	証明日 2022 年 6 月 30 日
勤務先名	株式会社機械		
所属部課名・役職	品質管理部 部長		
勤務先住所	〒 136-0071 東京都江東区亀戸2-25-14立花アネックスビル10階		

カテゴリⅡ記入見本

※原本は各自が保管し、スキャンデータを電子メールで送付してください。

ISO 18436-7に基づく 業務経験証明書（受験申請用）

申請カテゴリ	※いずれかにチェックを入れること。 <input type="checkbox"/> カテゴリⅠ ・ <input checked="" type="checkbox"/> カテゴリⅡ	業務開始	2019年 7月
		業務終了	2022年 6月
申請者氏名	機械 次郎	業務経験期間	36か月

□ <カテゴリⅠ記入欄>

業務において次の技法・機器等のうち、該当するもの「すべて」にチェックを入れること。次に記載のない技法・機器等を用いた場合、その他の欄に記入すること。

<input type="checkbox"/> 赤外線サーモグラフィ装置 （短波長型約3~5μm帯域） <input type="checkbox"/> 赤外線サーモグラフィ装置 （長波長型約8~15μm帯域） <input type="checkbox"/> 赤外線サーモグラフィ装置 （中間波長型約5~8μm帯域） <input type="checkbox"/> 赤外線カメラ（温度計測機能無し） <input type="checkbox"/> 量子型センサ搭載赤外線サーモグラフィ装置 （InSb, HgCdTe, QWIP, PtSi など） <input type="checkbox"/> 熱型センサ搭載赤外線サーモグラフィ装置 （VOx, a-Si, Poly-Si など） <input type="checkbox"/> 二次元アレレンサ型赤外線サーモグラフィ装置 <input type="checkbox"/> 光学スキャナ型赤外線サーモグラフィ装置	<input type="checkbox"/> 高温計測用フィルタ <input type="checkbox"/> フラッシュフィルタ （表面または透過計測用） <input type="checkbox"/> ガラスフィルタ （表面または透過計測用） <input type="checkbox"/> 炎フィルタ <input type="checkbox"/> 炎越しフィルタ <input type="checkbox"/> 放射率計測 <input type="checkbox"/> 放射率補正 <input type="checkbox"/> 環境温度（背景温度）反射補正 <input type="checkbox"/> 大気減衰（距離）補正 <input type="checkbox"/> 外部レンズ（望遠・広角・マクロなど） <input type="checkbox"/> 定量的サーモグラフィ計測	<input type="checkbox"/> 定量的サーモグラフィ計測 <input type="checkbox"/> アクティブ法 <input type="checkbox"/> パッシブ法 <input type="checkbox"/> ロックインサーモグラフィ法 <input type="checkbox"/> 熱弾性応力測定法 <input type="checkbox"/> 絶対判定法 <input type="checkbox"/> 相対判定法 <input type="checkbox"/> 相互判定法 <input type="checkbox"/> その他1（ ） <input type="checkbox"/> その他2（ ） <input type="checkbox"/> その他3（ ）
---	--	---

■ <カテゴリⅡ記入欄>

項目No.	計測装置	対象物	準拠規格等	実施日	記録・報告書番号	依頼元・会社名等	責任者・管理者名
1	〇〇社製 赤外線サーモグラフィ装置 ABC-123	〇〇発電所 〇〇棟内 配電盤	顧客QMS	2020/10/1	検査報告書 No. 〇〇	〇〇電力 (株)	検査一郎
2	〇〇社製 赤外線サーモグラフィ装置 EFG-987 3倍拡大レンズ	〇〇製鉄所 第〇区画 冷却系配管	〇〇製鉄所 社内基準	2021/9/1~ 15	〇〇製鉄所 検査報告 〇〇年第〇〇号	〇〇製鉄検 査(株)	非破壊二子
3	〇〇社製 赤外線サーモグラフィ装置 長波長型	〇〇発電所 〇号機 循環ポンプ 及びモータ	JEAG 4223 NDIS 3427	2022/5/10~ 31	定期報告書 AB-〇〇	〇〇電力 (株)	状態三太
4	管理業務内容						

※カテゴリⅡの申請者で、上表のNo.1~3に記入する業務記録がなく、管理業務に就かれている方は、No.4の記入欄に管理業務内容を記入すること。

雇用主証明欄

私は、本書申請者の雇用主として本書の記入内容を証明します。又、証明にあたり倫理規程に同意します。

<u>「署名」又は「記名と押印」</u>	監視 一郎 印	証明日 2022年 6月 30日
勤務先名	株式会社機械	
所属部課名・役職	品質管理部 部長	
勤務先住所	〒136-0071 東京都江東区亀戸2-25-14立花アネックスビル10階	